

## (China)

# EV GROUP BRINGS REVOLUTIONARY LAYER TRANSFER TECHNOLOGY TO HIGH-VOLUME MANUFACTURING WITH EVG®850 NANOCLEAVE™ SYSTEM – December 13, 2023

EV Group today introduced the EVG®850 NanoCleave ™ layer release system—the first product platform to feature EVG's revolutionary NanoCleave technology. The EVG850 NanoCleave system enables nanometer-precision release of bonded, deposited or grown layers from silicon carrier substrates using an infrared (IR) laser coupled with specially formulated inorganic release materials in a proven, high-volume-manufacturing (HVM) capable platform.



EVG®850 NanoCleave™层剥离系统内部

#### 硅载体有利于3D堆叠和后端处理

在30集成中,玻璃基板已成为通过与有机粘合剂的临时键合来构建器件层的一种既定方法,使用紫外线(UV)波长激光溶解粘合剂并剥离器件层,然后将器件层,永久键合至"终产励品圆上。然而,半导体制造设备主要围绕硅设计,需要进行易贵的升级才能用于加工玻璃基板。此外,有机粘合剂的加工温度通常低于300°C,因此只能用于后端加工。

使硅载体具有无机刺离层避免了这些温度和玻璃载体兼容性问题。红外激光还 可以达到纳米级切割精度,能够在不改变记录工艺的前提下加工极薄的器件晶片。 这种薄器件层进行后续堆叠,可实现更高带宽的互连,并为下一代高性能器件设计 和芯片分割带来新的机遇。

#### 下一代晶体管节点需要采用薄层转移工艺

此外,3納米以下节点的晶体管路线圈还要求采用新型架构和设计创新,如埋入式电源轨、背面功率输送网络、互补场效应晶体管(CFET)和2D原子通道等,这些格需要对极薄材料进行层转移。硅载体和无机刺离层能够满足前端制造流程对工艺清洁度、材料兼容性和较高工艺温度的要求。然而,这今为止,硅载体仍须通过研修、抛光和蚀刻等工艺才能完全去除,导致工作器件层表面出现微米级变化,因此这种方法不适合在高级节点进行薄层堆叠。

#### "可剥离"的熔融键合

EVG850 NanoCleave利用紅外激光和无机刺离材料,能够在生产环境中以纳 米精度对硅载体进行激光切割。这种创新工艺无需使用玻璃越板和有机粘合剂,实 现了超潮层转移,而且能够兼容下游工序的前端工艺。EVG850 NanoCleave兼容 高温(\*高可达1000 气)、支持要求\*苛刻的前端工艺,室温红外切割工艺也确保了 器件层和载体越板的完整性。层转移工艺还无需使用与载体晶片研磨、掺光和蚀刻 相关的昂贵溶剂。

EVG850 NanoCleave与EV集团业内"的EVG850系列自动临时键合/剥离及 "绝缘体上硅"(SOI)键合系统基于相同的平台,采用紧凑设计,晶圆处理系统已 通过批量生产(HVM)验证。

EV集团研发项目经理Bernd Thallner博士介绍说: "EV集团创办40多年以来 始终走在行业前端,坚持探索新技术,服务于微米和纳米制造技术的下一代应用。 近来,30和异构集成已成为提升新一代半导体器件性能的重要驱动因素,反过来 又使晶圆键合成为改进PPACt(功率、性能、面积、成本和上市时间)的关键工艺。 凭借新型EVG850 NanoCleave系统,EV集团通过一个多功能平台融合了临时键合 和始融键合的优势,帮助客户在先进封装和下一代微缩晶体管的设计和制造领域扩 展未来路线图。"

### 关于 EV 集团(EVG)

EV集团(EVG)是为半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和 纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的\*供应商。主要产品包括:晶圆键 合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳米压印(NIL)与计量设备,以及光刻胶涂布机、清洗 机和检测系统。EV集团成立于1980年,可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供 服务与支持。



天极动态 | 关于我们 | 网站律师 | 加入我们

Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved

渝ICP备18009216号-14

🥯 渝公网安备 50019002500293号